

「C12A7 とナノポーラス材料に関する国際シンポジウム 2007」申込書

お芳名	講演会 (参加無料)	懇親会 (参加費 3,000円)

開催日時：2007年3月8日（木）9：30～18：00

場 所：東京工業大学すずかけ台キャンパス すずかけホール

〒226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田4259

講演会 9：30～18：00

ポスターセッション&懇親会 18：30～20：00

ご勤務先：

電話番号：

FAX 番号：

E-mail：

ご参加いただける方のご芳名と出席（○）、欠席（×）をご記入の上、3月1日（木）までに下記宛てに「FAX」又は「E-mail」でご連絡ください。なお、参加受付のご連絡は、省略させていただきますので、ご了承ください。当日、受付にて、名札及び配布資料をお受け取りください。懇親会への参加費は当日申し受けます。

国際シンポジウム 組織委員会 事務局

〒226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田4259

東京工業大学すずかけ台キャンパス S2棟—6F東（郵便箱S2-13）

電 話：045-924-5128

FAX：045-924-5127

E-mail：k-ochiai@lucid.msl.titech.ac.jp